

第 11 回触媒道場

日時：平成 29 年 9 月 25 日(月)14:30～ 9 月 26 日(火)15:10

場所：高知市 サンピアセリーズ (<http://www.chres.jp/> 〒781-8101 高知県高知市高須砂地 155 番地 TEL.088-866-7000/ JR 高知駅から車で 10 分)

[プログラム]

9 月 25 日(月)

13:30 受付

14:15 開会

14:20 基礎講座 杉山茂 (徳島大学)

「金属触媒の基礎から応用－反応装置を中心に－」

15:40 基礎講座 八尋秀典 (愛媛大学)

「金属酸化物の触媒作用－酸化還元を理解する－」

17:00 トピックス講演 M. Sakaki (高知大学)

「Society and industry in present-day Iran」

19:00 夕食

20:30 ポスターセッション・企業紹介

22:00 交流会

9 月 26 日(火)

8:40 基礎講座 佐野庸治 (広島大学)

「ゼオライト水熱転換法－ゼオライトの自在設計・合成」

10:00 基礎講座 小笠原正道 (徳島大学)

「均一系遷移金属触媒による立体選択的分子変換反応」

11:20 基礎講座 吉田寿雄 (京都大学)

「触媒研究におけるキャラクタリゼーションの実例」

12:30 昼食

13:30 トピックス講演 細川三郎 (京都大学)

「ソルボサーマル合成した六方晶希土類－鉄複合酸化物の触媒特性」

14:15 トピックス講演 伊藤宏透 (三菱ケミカル (株)、四日市研究所)

「PTMG 製造用触媒とプロセス概要 (仮)」

15:00 ポスター賞表彰・閉会

参加費：一般 3 万円、学生 1.8 万円

参加申込方法 e-mail にて「触媒道場参加申込」と題記し、(1) 氏名、(2) 所属 (勤務先お

よび部署等), (3) 連絡先 (住所, TEL, Email), (4) ポスター発表の有無 (有の場合には
題目, 著者を明記, ポスター賞は学生のみ対象とします), (5) 交流会に参加または不参加,
を明記の上, 7 月 31 日 (月) までに下記連絡先にお申し込みください.

連絡先 〒780-8520 高知県高知市曙町 2-5-1 高知大学理工学部 恩田 歩武
aonda@kochi-u.ac.jp ; 今村和也 Imamura-kazuya@kochi-u.ac.jp